PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-188721

(43) Date of publication of application: 25.07.1995

(51)Int.CI.

C21B 11/00

(21)Application number: 05-338648

(71)Applicant : NKK CORP

(22)Date of filing:

28.12.1993

(72)Inventor: ARIYAMA TATSURO

ASAKAWA YUKIHIKO

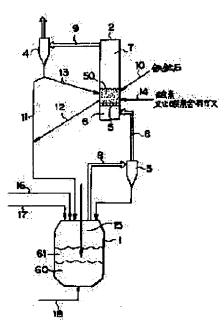
MATSUBARA SHINJI

(54) METHOD FOR PRE-REDUCING IRON ORE AND PRE-REDUCTION FURNACE FOR EXECUTING ITS METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently progress the reduction reaction of an iron ore even if the temp. of reducing gas introduced in a pre-reduction furnace is low.

CONSTITUTION: Oxygen or gas containing oxygen is supplied into fluidized bed 50 of the pre-reduction furnace 2 to execute the partial combustion of the reducing gas. In the pre-reduction furnace 2, nozzle holes 21a and 21b for blowing the oxygen or the gas containing oxygen are arranged to a side wall or a dispersion plate 5 in a reducing chamber 7. Even if the low temp. reducing gas is introduced into the pre-reduction furnace 2, as the partial combustion is executed in the reducing chamber 7 to raise the temp., the reactivity is improved. A part of the reducing component is lost by the combustion of the reducing gas, but the influence by increase in the reactivity caused by the temp. rise is much larger than the influence by the lowering of the reactivity caused by the partial loss of the reducing component. Therefore, the reactivity can drastically be improved by partial combustion of the reducing gas.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-188721

(43)公開日 平成7年(1995)7月25日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示簡所

C 2 1 B 11/00

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出顧番号

特顧平5-338648

(22)出願日

平成5年(1993)12月28日

(71)出願人 000004123

日本網管株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

(72)発明者 有山 達郎

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日

本侧管株式会社内

(72)発明者 浅川 幸彦

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日

本網管株式会社内

(72)発明者 松原 真二

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日

本鋼管株式会社内

(74)代理人 弁理士 細江 利昭

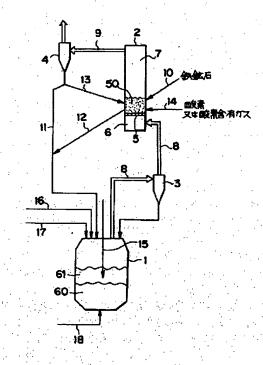
(54) 【発明の名称】 鉄鉱石の予備還元方法及びその方法を実施するための

予備還元炉

(57)【要約】

【目的】 予備還元炉へ導入する還元性ガスの温度が低くても、鉄鉱石の還元反応を効率よく進行させることができる。

【構成】 予備還元炉2の流動層50中に酸素又は酸素含有ガスを供給して還元性ガスを部分燃焼させる。この予備還元炉2には、還元室7の側壁又は分散板5に酸素又は酸素含有ガスを吹き込むためのノズル孔21a,21bを設けている。温度の低い還元性ガスを予備還元炉2へ導入しても、還元室7内で部分燃焼させ昇温させるので、反応性が上がる。還元性ガスの燃焼により還元性成分の一部が失われるが、これによる反応性の低下よりも、昇温による反応性の上昇の方が遙に大きい。従って、還元性ガスの部分燃焼させることによって、その反応性を大幅に高めることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 溶融還元炉から発生する還元性ガスを流動層式予備還元炉に導入して鉄鉱石を予備還元し、この予備還元された鉄鉱石を溶融還元炉に装入する溶融還元方法において、前記予備還元炉の流動層中に酸素又は酸素含有ガスを供給して前記還元性ガスを部分燃焼させることを特徴とする鉄鉱石の予備還元方法。

【請求項2】 溶融還元炉に連設され、この溶融還元炉から発生する還元性ガスによって鉄鉱石を予備還元する流動層式予備還元炉において、この予備還元炉の還元室 10内へ酸素又は酸素含有ガスを吹き込むためのノズル孔を設けたことを特徴とする流動層式予備還元炉。

【請求項3】 酸素又は酸素含有ガスを吹き込むための ノズル孔が還元室の側壁に設けられていることを特徴と する請求項2記載の流動層式予備還元炉。

【請求項4】 酸素又は酸素含有ガスを吹き込むための ノズル孔が分散板に設けられていることを特徴とする請 求項2記載の流動層式予備還元炉。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、流動層式予備還元炉を 備えた設備によって鉄鉱石を予備還元する方法及びこの 方法を実施するための流動層式予備還元炉に関する。

[0002]

【従来の技術】図6は鉄鉱石を溶融還元する技術の概略の説明図である。図6において、1は溶融還元炉、2は流動層式の予備還元炉である。鉄鉱石は粉粒状にされて予備還元炉2に装入され、予備還元炉2の下部からは溶融還元炉1から発生する高温の還元性ガスが吹き込まれる。この還元性ガスの吹き込みによって、鉄鉱石の流動層50が形成され、鉄鉱石は還元性ガスと効率よく接触して予備還元される。予備還元された鉄鉱石は移送管を経由して溶融還元炉1へ装入され、石炭や石灰及び酸素などが吹き込まれて溶鉄60となる。61はスラグである

【0003】従来の溶融還元技術のうち、予備還元技術としては、特開昭62-228881号公報に開示されている設備がある。図7はその構成を示す図である。図7において、2は流動層式予備還元炉、40は予備還元炉下部の流動層部(濃厚流動層部)50に設けられた還元性ガスの分散板であり、62は予備還元炉に供給する粉鉄鉱石などの原料、63は予備還元炉に供給する粉粒状の石炭、64は溶融還元炉で発生した還元性ガス、65a,65bは還元され排出される鉱石を示す。又、42は予備還元炉から飛散した粒子を捕集するサイクロン、43は捕集した粒子を予備還元炉へ循環させるためのフィダーである。

【0004】この予備還元設備においては、予備還元炉 上部のフリーボード部51の炉壁に徴粉炭パーナー41 が備えられており、徴粉炭を燃焼させて還元性のガス成 50

分を発生させて、還元反応の進行によって減少した還元 性成分をフリーボード部 5 1 で増加させ、鉄鉱石の還元 を促進させることを図っている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】鉄鉱石の予備還元炉における従来からの課題として、還元性ガスを、還元反応を効率よく進行させることができる温度で予備還元炉へ導入することができないと言う問題があげられているが、上記従来の予備還元炉においては、この問題の解決がなされていない。この問題を詳しく説明すると、次の如くである。

【0006】溶融還元炉から発生する還元性ガス中には、硫黄やアルカリの化合物のダストが含まれている。これらのダストは鉄鉱石よりも融点が低く、軟化点が800℃付近であるので、溶融還元炉から飛散する際には半溶融状態になっており、付着性を有している。このため、溶融還元炉から発生した還元性ガスをそのまま予備還元炉へ導入すると、ガス中の上記低融点ダストが溶融還元炉と予備還元炉20間のダクトの内面や予備還元炉20の分散板40の下面及びそのノズルの内面などに付着

(粘着)し、ダクトの圧力損失を上昇させたり、分散板 40のノズルの閉塞を招いて正常な流動層の形成を妨げたりする。

【0007】このため、予備還元炉へ送る前の還元性ガスを800℃以下に冷却する方法、或いは上記ダクトの冷却や上記分散板40を冷却したりして、これらの箇所に接触した低融点ダストを固化させた後飛散させる方法などを行い、低融点ダストの付着が起こらないようにしている。

【0008】このような処置によって800℃以下に冷却した還元性ガスを予備還元炉へ導入すると、炉内では還元反応の進行によって還元性ガスの温度は更に低下するので、その温度は還元反応が効率よく進行する範囲から外れる。又、ダクトや分散板を冷却した場合でも、還元性ガスの冷却が行なわれるので、同様に、還元性ガスの温度は好ましい範囲から外れる。

【0009】上述のような状況にあって、上記従来の予備還元炉においては、鉄鉱石の還元を促進させるために 微粉炭パーナー41を備えているが、パーナー41が配置されているのは予備還元炉上部のフリーボード部51であり、ここで微粉炭燃焼を行なっても、フリーボード部51であり、ここで微粉炭燃焼を行なっても、フリーボード部51なりも下の流動層部50においてはガス温度が低いため、この領域における鉄鉱石の還元は促進されず、予備還元炉全体としての反応効率が悪いと言う問題は、依然として解決されていない。更に、微粉炭パーナー41を備えることによって、設備が複雑になると共に、微粉炭燃焼に伴って操業が煩雑になると言う問題もある。

【0010】本発明は、予備還元炉へ導入する還元性ガ

スの温度が低くても、予備還元炉全体における鉄鉱石の 還元反応を効率よく進行させることができる予備還元方 法と、この方法を実施するための予備還元炉を提供する ことを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明の予備還元方法においては、予備還元炉の流動層中に酸素又は酸素含有ガスを供給して還元性ガスを部分燃焼させる。又、本発明の流動層式予備還元炉においては、予備還元炉の還元室内へ酸素又は酸素含有ガスを吹き込むためのノズル孔を設けている。そして、上記酸素又は酸素含有ガスを吹き込むためのノズル孔は、還元室の側壁に設けてもよく、或いは分散板に設けてもよい。

[0012]

【作用】予備還元炉における鉄鉱石の還元反応において、反応温度(流動層内温度)は、後述のように、800℃程度にするのが望ましい。そして、流動層内温度を800℃にするためには、予備還元炉に導入する還元性ガスの温度は1000℃程度でなければならない。しかし、予備還元炉に導入する還元性ガスは冷却されているので、流動層内温度を1000℃まで上げることはできない。

【0013】そこで、本発明においては、予備還元炉に 導入される前の還元性ガスの温度が低くても、そのガス を鉄鉱石と反応する時点で昇温させ、反応性を高めるようにしている。即ち、還元性ガスが予備還元炉の還元室へ導入され、流動層を形成する段階でその温度を高くしている。この還元性ガスの昇温のために、流動層が形成されている還元室内へ酸素又は酸素含有ガスを吹き込み、還元性ガスを部分燃焼させる。この燃焼によって、ガス中の還元性成分である C O や H2 が減少するが、後述のように、この減少による反応速度の低下率は、燃焼に伴う昇温による反応速度の上昇率に比べ極めて小さい。従って、全工程におけるエネルギー効率の面からみると、その部分燃焼は大きな利点となる。

【0014】なお、予備還元炉へ酸素又は酸素含有ガスを供給すると、還元性ガスの燃焼は特定の箇所で起こるが、酸素又は酸素含有ガスが供給される還元室内では流動層が形成されており、鉄鉱石の粉粒体が激しく混合・攪拌されているので、局部的に高温になることはない。 【0015】

【実施例】図1は本発明の溶融還元方法の一実施例に係る説明図である。この図において、1は溶融還元炉、2は流動層式予備還元炉である。予備還元炉2には還元性ガスを噴出させる分散板5が取り付けられており、予備還元炉2は上記分散板5によって風箱6と還元室7に区画されている。風箱6は分散板5から還元性ガスを均一に噴出させるために設けられており、還元室7は噴出させた還元性ガスによって鉄鉱石粉粒体の流動層50を形

成させるために設けられている。3,4は集塵器であるサイクロン、8は溶融選元炉1で発生した還元性ガスを予備還元炉2へ送るためのダクト、9は予備還元炉2から排ガスをサイクロン4へ送るためのダクトである。なお、図示はされていないが、上記ダクト8は、冷却流体によって前記低融点ダストが付着しない程度に冷却されており、加熱された冷却流体は別の用途に利用される。図中、60は溶鉄、61はスラグを示す。

【0016】鉄鉱石は、配管10から流動層50が形成 されている予備還元炉の還元室7へ装入され、予備還元 される。この際、選元室7内では、分散板5の近傍へ酸 素又は空気などの酸素含有ガスが配管14から吹き込ま れ、還元性ガスの一部が燃焼する。この燃焼によって流 動層50の温度が上昇する。そして、流動層50の温度 は、酸素又は酸素含有ガスの吹き込み量を調節(燃焼量 の調節) することによって、好ましい範囲に制御され る。予備還元された鉄鉱石のうちの粗粒は配管12を経 由して配管11から溶融還元炉1に装入され、予備還元 炉2から飛散した粉鉄鉱石はサイクロン4で捕集された 後、配管11から溶融還元炉1に装入される。13は粉 鉄鉱石の一部を予備還元炉2へ還流させる配管である。 【0017】溶融還元炉1には、予備還元鉱石のほか に、配管16,17からそれぞれ石炭と石灰が装入され ると共に、酸素ランス15からスラグ61中へ酸素が吹 き込まれ、炉内で二次燃焼が行なわれる。このようにし て発生した還元性ガスはダクト8を経て予備還元炉2へ 送られる。

【0018】次に、本発明の溶融還元方法に使用する流動層式予備還元炉を、図2~図5によって説明する。図2は本発明の流動層式予備還元炉の一実施例における分散板付近の横断面図、図3は図2のIII - III矢視部の断面図である。図2及び図3において、2は予備還元炉、5は分散板、6は風箱、7は還元室であり、50は流動層を示す。2aは予備還元炉の本体であり、その内部には多数のガス噴出ノズル孔20が設けられた分散板5が備えられている。そして、還元室7の分散板5近傍の側壁には、複数のガス吹き込みノズル孔21aが斜め上方に向けて設けられている。図中、白抜きの矢印は選元性ガスの流れ方向を示し、普通の矢印は酸素又は酸素60看ガスの流れ方向を示す。

【0019】この流動層式予備還元炉によって鉄鉱石を予備還元する場合、ダクトに接続されたガス導入口22から風箱6内へ還元性ガスを導入し、このガスをガス噴出ノズル孔20から還元室7内へ噴出させて流動層50を形成させる。一方、ガス吹き込みノズル孔21aから還元室7内へ酸素又は酸素含有ガスを吹き込み、還元性ガスの一部を燃焼させる。

【0020】図4は本発明の流動層式予備還元炉の他の 実施例における分散板付近の横断面図、図5は図4のIV 50 一IV矢視部の断面図である。図4及び図5において、図

2及び図3で説明済みの構成部分については、同じ符号 を付し説明を省略する。この実施例においては、複数の ガス吹き込みノズル孔21bが分散板5に設けられてお り、このノズル孔21bは分散板5中に設けられた配管 23によって酸素又は酸素含有ガスが供給されるように なっている。この流動層式予備還元炉は流動槽の内径が 比較的大きい場合に適用するのがよい。

【0021】次に、図2及び図3によって説明した構造 の流動層式予備還元炉を備えた図1の構成による設備を 使用し、鉄鉱石の予備還元を行なった結果について説明 する。この際の条件は下記のようにした。

予備還元炉の内径

鉄鉱石供給量

30 t/h:

還元排ガス量

52. 000 Nm^3 / h

【0022】まず、反応温度(流動層内温度)と鉄鉱石*

 $(CO_1 + H_1 O)$

 $(CO+CO_2 + H_2 + H_3 O)$

【0024】次に、予備還元炉への酸素吹き込み量と還 元性ガスの酸化度の関係、及び酸素吹き込み量と流動層 温度の変化の関係は図9の如くである。この際の予備還 元炉における鉄鉱石の滞留時間は約60分にした。他の 条件は上記図8の説明の場合と同じにした。図中、直線 A は燃焼によって上昇する流動層の温度、直線 B は燃焼 によって上昇する還元性ガスの酸化度を示す。この図に おいて、例えば、500Nm³/hの酸素を吹き込んで 選元性ガスを燃焼させた場合、その温度は約80℃上昇 するが、その還元性成分の一部が消失することによって 酸化度は約3%上昇する。還元性ガスを燃焼させること によって、反応条件が上記のように変わった場合、その 還元性能がどのようになるかについて、図10で説明す る。

【0025】図10は予備還元率と還元性ガスの酸化度 及び流動層温度との関係を示す図である。この図におい て、点線は鉄鉱石の平均滞留時間が60分の場合、実線 は鉄鉱石の平均滞留時間が30分の場合を示す。まず、 上述のように、還元性ガスの酸化度が48%から3%上 昇して51%になった際の状況をみると、例えば、平均 滞留時間が60分で流動層の温度が800℃の場合、酸 化度が48%のa点の予備還元率と酸化度が51%のb 40 点の予備還元率の差(低下した予備還元率)は極めて小 さく、1%以下である。これに対し、流動層の温度が変 化し、例えば、平均滞留時間が60分で、流動層の温度 が700℃から800℃に上昇した場合の予備還元率の 上昇分 Δ R1 は8%にもなり、又、平均滞留時間が30 分で、流動層の温度が700℃から800℃に上昇した 場合の予備還元率の上昇分ΔR2は10%にも及ぶ。

【0026】上述の結果を基に、還元性ガスを部分燃焼 させることについての得失をみると、還元性ガスの酸化 度上昇による予備選元率の低下分よりも、流動層温度の 50

上昇による予備還元率の上昇分の方が遙に大きいことが 分かる。

*の予備還元率との関係は図8の如くである。この図は予

備還元炉における鉄鉱石の平均滞留時間と予備還元率と

の関係を流動層温度をパラメータにして表したものであ る。この図で明らかなように、流動層内温度が高いほど

予備還元率は良好になる。しかし、実操業においては、

流動層内温度が800℃を超える状態になると、鉄鉱石 の粒子同士が付着し易くなって(所謂、スティッキング

現象が起こって)大粒化し、流動層が形成されなくな る。従って、流動層内温度は800℃程度に制御するの

がよい。なお、この場合の還元性ガスの酸化度ODは4

8%であった。この酸化度ODは、還元性ガスの組成か

ら次式によって求めた値である。

[0027]

[0023]

【数1】

【発明の効果】本発明は、予備還元炉の流動層中に酸素 又は酸素含有ガスを供給して還元性ガスを部分燃焼させ る予備還元方法及びこの方法に使用する流動層式予備還 元炉であって、この予備還元炉にはその還元室内へ酸素 又は酸素含有ガスを吹き込むためのノズル孔が設けられ ている。

【0028】本発明によれば、予備還元炉に導入される 前の還元性ガスの温度が低くても、そのガスを鉄鉱石と 反応させる還元室内の流動層中で部分燃焼させて昇温さ せるので、反応性が高められ、鉄鉱石の還元反応を効率 よく進行させることができる。

【0029】この還元性ガスの部分燃焼についての得失 をみると、燃焼による還元性ガスの酸化度上昇によって 起こる予備還元率の低下分よりも、燃焼による流動層温 度の上昇によって起こる予備還元率の上昇分の方が遙に 大きい。このため、還元室内へ酸素又は酸素含有ガスを 供給するだけの簡単な手段を取り入れるだけで、還元性 ガスの反応性を大幅に高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の溶融還元方法の一実施例に係る説明図 である。

【図2】本発明の流動層式予備還元炉の一実施例におけ る分散板付近の横断面図である。

【図3】図2の111 - 111矢視部の断面図である。

【図4】本発明の流動層式予備還元炉の他の実施例にお ける分散板付近の横断面図である。

【図5】図4のIV-IV矢視部の断面図である。

【図6】鉄鉱石を溶融還元する技術の概略の説明図であ

【図7】従来の予備還元設備の構成を示す図である。

【図8】反応温度(流動層内温度)と鉄鉱石の予備還元 率との関係を示す図である。

【図9】予備還元炉への酸素吹き込み量と還元性ガスの 酸化度の関係及び酸素吹き込み量と流動層温度の変化の 関係を示す図である。

【図10】予備還元率に及ぼす還元性ガスの酸化度及び 流動層温度との関係を示す図である。

【符号の説明】

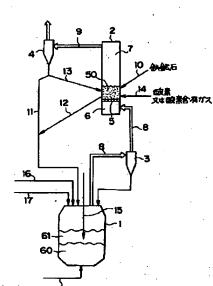
- 1 溶融還元炉
- 2 流動層式予備還元炉
- 5 分散板
- 6 風箱

7 還元室

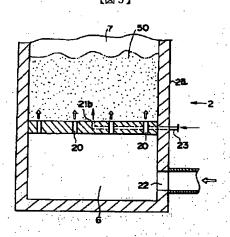
- 8 還元性ガスを予備還元炉へ送るためのダクト
 - 10 鉄鉱石を装入する配管
- 14 酸素又は酸素含有ガスを吹き込む配管
- 20 ガス噴出ノズル孔
- 21a, 21b ガス吹き込みノズル孔
- 22 還元性ガス導入口
- 23 酸素又は酸素含有ガスを供給するために分散板中 に設けられた配管
- 10 50 流動層
 - 60 溶鉄
 - 61 スラグ

【図1】

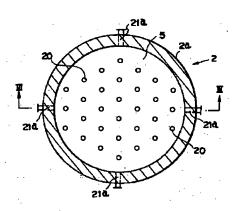




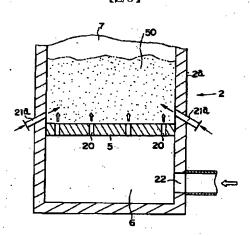
【図5】

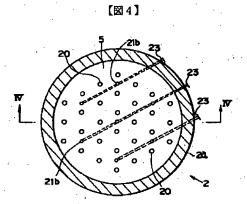


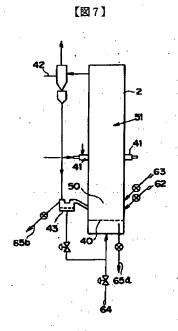
【図2】

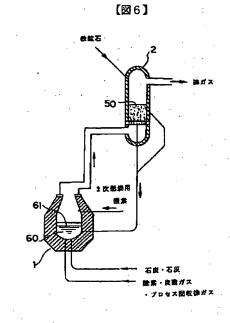


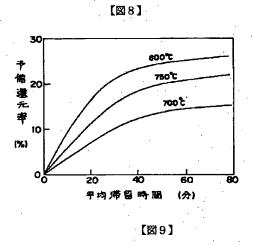
[図3]

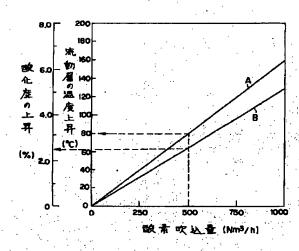












【図10】

